

*А.В. Пацан, А.В. Шабурова*  
*(Сибирский государственный университет геосистем и технологий)*

## **Проблемы метрологического обеспечения в области оптико-электронного приборостроения и пути их решения**

*Сформулированы проблемы, связанные с работой метрологических служб, на предприятиях оптико-электронного приборостроения. Предлагаются пути решения проблем и рекомендации для их минимизации и устранения.*

*Ключевые слова: оптико-электронное приборостроение, метрологическое обеспечение, средство измерения.*

*Пацан Александр Владимирович - аспирант Сибирского государственного университета геосистем и технологий, инженер-технолог Новосибирского приборостроительного завода,  
Шабурова Аэлита Владимировна – д-р эконом. наук, зав. кафедрой фотоники и приборостроения, директор Института оптики и технологий информационной безопасности Сибирского государственного университета геосистем и технологий.*

## **Список литературы**

- 1. Якушенков Ю.Г. Оптико-электронные системы 3-го поколения: современное состояние, перспективы развития // Оптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов, обработки изображений и символьной информации: сб. материалов VIII Международной конференции. – Курск, 2008. – С. 13-14.*
- 2. Тарасов В.В., Торшина И.П., Якушенков Ю. Г. Современные проблемы оптоэлектроники: уч. пособие. — М.: МИИ- ГАиК, 2014. –82 с.: ил.*

**Patsan A.V., Shaburova A.V.** Measurement assurance challenges in optoelectronic instrument-making and the ways to overcome them

*The paper discusses the challenges faced by measurement assurance services of optoelectronic instrument-making enterprises and offers the ways to overcome them and recommendations for their minimization and elimination.*

*Keywords: optoelectronic instrument-making, measurement assurance, measuring instrument.*